

【創造工学専攻】

【機械電子工学コース】

創造工学専攻 機械電子工学コース シラバスの注意事項

1. 評価方法

最終総合評価は、各科目の評価方法欄の記述に従って 100 点満点で評価され 60 点以上を合格とします。ただし、備考欄に別途、合格判定・評価に関する記述があれば、それに従うものとします。

2. 学習項目、学習時間と合格判定水準

学習内容欄には、学習項目と学習時間、その項目に対する合格判定水準が記載されています。合格判定水準は、その科目を合格（最終総合評価が 60 点以上）するための最低習得事項の目安を示しています。また、専攻科の科目はすべて学修単位科目であるため、授業以外に下記の自学自習を要する学習内容となっています。

- 授業形態が「講義」である科目：学習時間の2倍相当の自学自習が必要
- 授業形態が「演習」である科目：学習時間の半分相当の自学自習が必要

3. 学習・教育目標との関係

「機械電子工学科・機械電子工学コース 学習教育目標と科目関連図」の学習・教育目標との関係を記述しています。

4. コース必修科目とコース選択必修科目について

「機械電子工学科・機械電子工学コース 学習教育目標と科目関連図」において、履修条件が「選択」の科目の内○印の科目はコース必修科目です。必ず各自で履修してください。また△印の科目はコース選択必修科目とし、専門科目のコース選択必修科目については特別研究 I・II と関連する科目を 10 単位(5 科目)以上選択し履修してください。

5. オフィスアワー

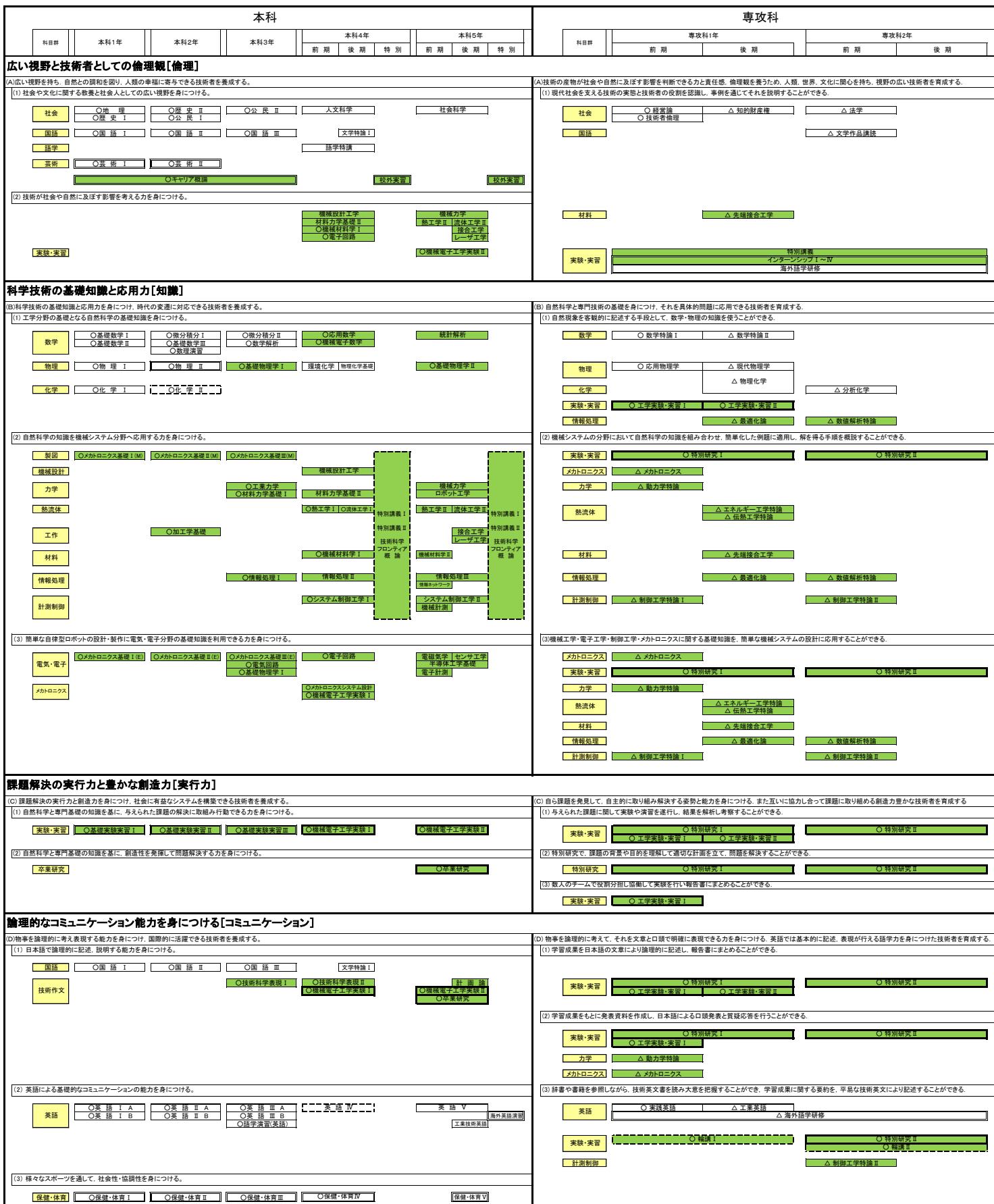
毎週月曜日の放課後をオフィスアワーとしています。オフィスアワー以外でも、教員在室時には質問・相談等を受け付けています。

機械電子工学コース教員連絡先

	電話	E-mail		電話	E-mail
平岡	3896	hiraoka	十河	3898	sogo
徳永	3897	tokunaga	由良	3893	yura
相馬	3882	souma	嶋崎	3892	shimasaki
逸見	3941	henmi	正箱	3895	shobako
石井	3890	ishii	津守	3890	n.tsumori

(電話番号:087-869-〇〇〇〇, E-mail:□□□□□@t.kagawa-nct.ac.jp)

機械電子工学科・機械電子工学コース 学習教育目標と科目関連図



注1) 上記の表中、講義は細枠線、演習は太枠線、実習は二重線を示す。

注2) 上記の表中、○印は必修科目(専攻必修科目)、△印は選択必修科目を示す。

注3) 痘瘍は専門科目を、白抜きは一般科目を示す。(M)は機械系科目、(E)は電子系科目を示す。

注4) 専攻科における機械電子工学コースのコース必修科目は上記表では必修と記す。また専門科目の選択必修科目は、全9科目(18単位)中、自身の特別研究Ⅰ・Ⅱにに関連した5科目(10単位)以上の修得を行う。

科 目 名	経営論 Management Theory			担当教員	関 丈夫						
学 年	AS1	学 期	前期	科目番号	17161001	単位数					
分 野	教養	授業形式	講義	履修条件	必修						
学習目標	企業経営の諸侧面において必要な経営学の基礎知識を習得し、これを用いて問題を解決するための能力を身につけることを目標とする。										
進 め 方	<ul style="list-style-type: none"> テキストならびに適宜配布する資料を用いた講義を行う。理解を深めるため企業経営に関する具体的な事例紹介を適宜行う。 講義内容に関する自学自習課題を出題し、これに基づく討議等により理解を深める。 										
学習内容	学習項目（時間数）			学習到達目標							
	ガイダンス(1) 1. 企業経営全般(5) (1) 社会と企業経営 (2) 経営理念・企業風土 2. ビジョン・戦略・計画(4) 3. マーケティング (4) 4. 生産管理(2) 5. 組織・人材 (4) 6. 経営と資金 (6) (1) 資金の流れ (2) 原価管理 (3) 決算と経営分析 7. 技術開発マネジメント(4) (1) 研究・開発と新事業創出 (2) 知財戦略			<ul style="list-style-type: none"> 企業の目的・役割、危機管理、コーポレートガバナンス等経営の基本事項を理解している。 企業経営における経営理念の重要性、企業風土の源泉について考える能力を有している。 ビジョン・戦略・計画の役割と関連を理解している。 マーケティングの意義・手法を理解している。 生産管理・品質管理手法を理解している。 組織の形態・役割、人事管理・人材育成の手法を理解している。 企業会計制度、資金調達、原価管理について理解している。 経営分析の基礎知識を理解している。 研究開発から新事業創出までの各段階における留意事項を理解している。 知財戦略の概要について理解している。 							
評価方法	後期末試験										
	試験返却 (1)										
評価方法	期末試験 (80%) と小レポート (複数回) (20%) の総合評価による。										
学習・教育目標との関係	(A-1)										
関連科目	公民 I (2年) → 公民II (3年) → 社会科学II (学年) → 経営論 (AS1)										
教 材	教科書：遠藤功「ざっくりわかる企業経営のしくみ」日本経済新聞出版社 参考書：適宜紹介 その他：適宜資料配付										
備 考	小レポートは必ず作成すること。 討議には、積極的に参加すること。										

科 目 名	実践英語 TOEIC Preparation			担当教員	市川 研						
学 年	AS1	学 期	前期	科目番号	17161002	単位数 2					
分 野	教養	授業形式	講義	履修条件	必修						
学習目標	TOEIC で最低でも 400 点を得点できる程度のリスニング・リーディングの力を身につける。										
進 め 方	各時間の前半 45 分はテキストを用いた講義、後半 45 分は模擬問題の演習・解説とする。 また、自学自習時間に相当する課題を毎回の授業にて出題する。										
学習内容	学習項目 (時間数)			学習到達目標							
	1. リスニング写真描写問題(3) 2. リスニング応答問題(4) 3. リーディング文法語彙問題(5) 4. リーディング空所補充問題(2) 5. TOEIC 模擬試験+解説(2) 6. リスニング会話問題(3) 7. リスニング説明問題(3) 8. リーディング空所補充問題(2) 9. リーディング読解問題(4) 10. 期末試験+解説(2)			・各パートとも 40% を下回らないものとする。 ・TOEIC 模擬試験においては 380 点程度の得点を得ることができる。 ・リスニング説明問題では 30%， その他の問題では 40% を下回らないものとする。 ・TOEIC 模擬試験においては 400 点程度の得点を得ることができる。							
	前期末試験(0)										
評価方法	講義は前期で終了するが、年度末に評価を行う。評価は期末試験の得点においてなされるが、本校で実施する TOEIC(IP)、授業内で実施する複数回の TOEIC 模擬試験、本年度 4 月～12 月までに実施の TOEIC 公開テストのいずれかにおいて 400 点以上の得点を上げた者については、別に定める基準に応じて、期末試験の成績に代えることができる。TOEIC の受験は何度しても構わないとし、原則として最も高得点を得た試験で評価を行う。TOEIC(IP)については、TOEIC 運営委員会発表による TOEIC 公開テストと IP の平均点を参考に、別途適切な基準を定める。 また、自習学習については、授業中の発言や TOEIC の得点にて確認をする。										
学習・教育目標との関係	(D-3)										
関連科目	今までに履修した英語科目全て										
教 材	各種ハンドアウト、プリント教材（教員配布）										
備 考	<ul style="list-style-type: none"> 適宜小テストや課題を出す。課題未提出の場合は TOEIC の点数から減点し、評価とする。 講義終了を待たずに TOEIC 公開テストにおいて合格点をクリアした場合にも、授業への参加は必須とする。 授業以外で週に 4 時間以上の自習学習を行うことが望ましい。 										

科 目 名	工業英語 English for Technical Purpose			担当教員	市川研						
学 年	AS1	学 期	後期	科目番号	17162006	単位数 2					
分 野	工学基礎	授業形式	講義	履修条件	選択						
学習目標	1. 科学技術に関する論文を読むために必要な基礎的英語読解力を養う。 2. 科学技術に関する論文の特徴や読解方法などを学び、基本的な英語の論文を読めるようになり、論文のアブストラクト程度を書くことができるようになる。 3. プレゼンのやり方やレポートの書き方などに慣れる。										
進 め 方	前半は、マスメディアやインターネットに現れる工学・科学系を中心とした題材の英語文章などの読み方や速読法の習得と、科学的エッセイの精読の訓練を行う。後半は主に、英語論文やアブストラクトでよく使われる文体や表現などの基本的知識を学び、様々な英文を読む演習を行なう。また、自分の興味を持った英文の科学エッセイをレポートにまとめたり、プレゼンをしたりもする。また、自学自習時間に相当する課題を毎回の授業にて出題する。										
学習内容	学習項目（時間数）			学習到達目標							
	1. 工学分野を中心とした題材の英文の速読(8) 1. 章の構造とパターンをつかむ練習(3) 2. テーマ（話題）別の読解練習(2) 3. 速読のアクティビティ(2) 4. 復習(1) 2. 科学的エッセイの精読(7) 1. 自然数論や集合論の基礎的な語彙の習得(3) 2. エッセイを精読する(4)			図や映像などの助けを借りて、一般読者を対象とした工学的内容の300～500語程度の英文を読み、大意をつかむことができる。							
	プレゼンテーション I, 速読課題 (2)										
	3. 英文の読解(15) 1. 文の構造、文体、表現の学習(5) 2. フレーズ・リーディングの練習(5) 3. エッセイの読解(5)			難易度のやや高い英文を読むことができる。 エッセイや論文を読むことができる。							
	プレゼンテーション II, レポート課題 I (2)										
評価方法	プrezentation 30% (1回15%が2回), レポート課題30%, 授業と課外における取り組み・発言15%、ノート・プリント課題15%、速読課題10%、で評価する。 自習学習については、レポートやプレゼンにて確認をする。										
学習・教育目標との関係	(D-3)										
関連科目	技術科学英語(5年) → 工業英語(AS1)										
教 材	英語論文や科学に関するエッセイのハンドアウト等 (教員配布)										
備 考	<<コース選択必修科目>> • 毎回辞書を持参すること。英和・和英・英英が揃っていることが望ましい。 • 授業以外で週に4時間以上の自習学習を行うことが望ましい。										

科目名	数学特論Ⅱ Topics in Mathematics Ⅱ			担当教員	未定						
学年	AS1	学期	後期	科目番号	17162007	単位数					
分野	工業基礎	授業形式	講義	履修条件	選択						
学習目標	正規分布等の確率分布や中心極限定理を利用して確率を計算することができ、簡単な推定や検定ができることなど、確率・統計の基礎を学ぶ。										
進め方	教科書・ノートを用いて講義を行う。基本的な公式や理論について解説し、例題を解説した後、問いや章末の問題を演習していく流れで進める。 自学自習時間に相当する課題を適宜出題する。										
学習内容	学習項目（時間数）			学習到達目標							
	1. 確率(8) (0)ガイダンス (1) 確率の定義と性質 (2) いろいろな確率			※基本的な確率の計算ができること。							
	2. 確率分布(14) (1) 確率変数と確率分布 (2) 統計量と標本分布			※二項分布、正規分布などを利用した確率の計算ができること。							
	3. 推定と検定(8) (1) 母数の推定 (2) 統計的検定			※基本的な条件のもとで、母平均等に関する区間推定や検定ができること。							
	後期末試験										
評価方法	定期試験の成績を 90%、レポート点を 10%加え 100%とする。 自主学習についてはレポート提出により確認する。										
学習・教育目標との関係	(B-1)										
関連科目											
教材	高遠節夫ほか「新確率統計」大日本図書										
備考	<<コース選択必修科目>> 授業時間以外に、1週に4時間の自主学習が必要である。										

科 目 名	分析化学 Analytical Chemistry			担当教員	岡野 寛 橋本 典史						
学 年	AS2	学 期	前期	科目番号	17162009	単位数 2					
分 野	工学基礎	授業形式	講義	履修条件	選択						
学習目標	新物質・新材料の開発や新規デバイスの開発に不可欠な材料分析技術について、その原理と分析手法、応用分野を学習するとともに、自らの問題解決の糸口を得ることを目標とする。										
進 め 方	配布する資料をもとに、基本原理や特徴、応用分野を解説する。また、実際の測定データをもとに、基本的な解析方法を学習する。自学自習時間に相当する課題を毎回出題する。										
学習内容	学習項目 (時間数)			学習到達目標							
	授業説明(1) 1. 分析化学の必要性(1) 2. 組成分析技術(5) (1) 蛍光X線分析(XRFS) (2) プラズマ発光分析(ICP) (3) X線マイクロアナライザー(EPMA) (4) 2次イオン質量分析(SIMS) (5) 化学的分析法 3. 状態分析技術(6) (1) X線光電子分光法(XPS) (2) 走査型オージェマイクロスコープ(SAM) 4. 形状・構造解析技術(7) (1) X線回折分析(XRD) (2) 走査型電子顕微鏡(SEM) (3) 透過型電子顕微鏡(TEM) (4) 走査型プローブ顕微鏡(SPM) 5. 有機化合物の分析(10) (1) 赤外吸収スペクトル(IR) (2) 核磁気共鳴スペクトル(1H NMR) (3) 核磁気共鳴スペクトル(13C NMR) (4) 相関核磁気共鳴スペクトル(COSY・HETCOR) (5) 質量分析法(MS)			2～5. 左記の分析手法の基本原理とそれぞれの長所及び短所を説明できる。必要に応じて、適切な分析手法を選択し、その妥当性について考察できる。							
評価方法	前期末試験・試験返却(1)			全てにおいて：学習・教育目標：(B-1)							
	定期試験(80%)、小テスト(10%)、レポート(10%)。自主学習についてはレポート提出により確認する。										
学習・教育目標との関係	(B-1)										
関連科目	物理化学(専1後期)→分析化学、その他に物質・材料を取り扱う専門科目全般										
教 材	教科書：プリントを配布する。必要に応じて参考図書を紹介する。										
備 考	<<コース選択必修科目>> 条件によっては再試験を実施することがある。1週に4(単位数×2)時間の自主学習が必要である。										

科 目 名	工学実験・実習 I (MS コース) Advanced Experiments and Exercises I			担当教員	嶋崎 真一 津守 伸宏					
学 年	AS1	学 期	前期	科目番号	17163001	単位数				
分 野	専門	授業形式	実験	履修条件	必修					
学習目標	1. 実験を通じて機械工学、電気・電子工学または制御工学の知識を深める、各種機器類の操作について習熟する。 2. 実験結果を正確に解析し、工学的に考察する能力を身につける。 3. 実験グループで役割分担し、協働して与えられた制約時間で仕事を完了する能力を身につける。 4. 毎回の報告書(日報)及び最終報告書を作成し、論理的な記述能力を身につける。									
進 め 方	<ul style="list-style-type: none"> ・数人のグループに分かれて、各班独自の発明を行う。 ・発明する作品はアイデアを出すだけではなく、実際に実物を作製し問題点等の洗い出しを行い改善する。 ・班ごとに新規性や進歩性、産業利用性を調査し発表会で発表する。 ・お互いにその有用性や問題点についてのディベートを行う。 ・上記の内容をまとめたものを報告書として提出する。 ・発明品を香川高専発明コンテストまたはパテントコンテストへ出展する。 									
学習内容	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">学習項目 (時間数)</th> <th style="text-align: center;">学習到達目標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ガイダンス(1) 2. アイデアに対するチームディスカッション、 新規性・進歩性・産業利用性の調査(23) 3. 発明品の製作・コンテストの書類作成(24) 4. 中間発表会・発明品に対するディベート(4) 5. 発明品の改善(18) 6. 最終発表会(2) 7. 最終報告書の作成(18)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・自分たちのアイデアに新規性、進歩性、産業利用性があるか調べることができ、第三者に主張することができる。 ・アイデアを実現化でき、問題点を見つけて改善することができる。 ・発明品の開発の過程を、報告書にまとめることができる。 </td></tr> </tbody> </table>				学習項目 (時間数)	学習到達目標	1. ガイダンス(1) 2. アイデアに対するチームディスカッション、 新規性・進歩性・産業利用性の調査(23) 3. 発明品の製作・コンテストの書類作成(24) 4. 中間発表会・発明品に対するディベート(4) 5. 発明品の改善(18) 6. 最終発表会(2) 7. 最終報告書の作成(18)	<ul style="list-style-type: none"> ・自分たちのアイデアに新規性、進歩性、産業利用性があるか調べることができ、第三者に主張することができる。 ・アイデアを実現化でき、問題点を見つけて改善することができる。 ・発明品の開発の過程を、報告書にまとめることができる。 		
学習項目 (時間数)	学習到達目標									
1. ガイダンス(1) 2. アイデアに対するチームディスカッション、 新規性・進歩性・産業利用性の調査(23) 3. 発明品の製作・コンテストの書類作成(24) 4. 中間発表会・発明品に対するディベート(4) 5. 発明品の改善(18) 6. 最終発表会(2) 7. 最終報告書の作成(18)	<ul style="list-style-type: none"> ・自分たちのアイデアに新規性、進歩性、産業利用性があるか調べることができ、第三者に主張することができる。 ・アイデアを実現化でき、問題点を見つけて改善することができる。 ・発明品の開発の過程を、報告書にまとめることができる。 									
評価方法	<ul style="list-style-type: none"> ・レポートならびに作品、発表会のプレゼン内容により、報告書(日報)50%、中間発表10%、中間発表に対する対応10%、最終発表10%、最終報告書20%として総合的に評価する。 ・使用金額が規定の上限を上回った場合は減点する。 ・報告書作成における不正(データの盗用および改ざん、文面の丸写し等)が発覚した場合は当該部分の得点をゼロとする。 									
学習・教育目標との関係	(B-1) (C-1) (C-3) (D-1) (D-2)									
関連科目	工学実験・実習 I → 工学実験・実習 II → 特別研究 I および II (AS1, AS2)									
教 材	各指導教員の指示による。									
備 考	具体的なスケジュールはガイダンスにて知らせる。									

科 目 名	メカトロニクス Mechatronics			担当教員	平岡 延章						
学 年	AS1	学 期	前期	科目番号	17163034	単位数					
分 野	専門	授業形式	講義	履修条件	選択						
学習目標	メカトロニクスの観点からすでに学習した知識を再構成して、資料の要約やプレゼンテーションができる。 1. メカトロニクスに関する課題概要から、要点を把握し資料を調査して要約し文書にまとめることができる。 2. メカトロニクスに関する課題を書籍等から発表資料にまとめ、自分のことばで発表できる。 3. メカトロニクスに関する発表を聞き、質疑応答やコメントすることができる。										
進 め 方	1テーマについて2授業週を割り当て、1週目にテーマごとの概要講義(話題提供)と課題提示を、2週目に課題に関するプレゼンテーションを行う。受講者は概要講義でその回のテーマを把握し、発表週までに課題プレゼンテーションの準備をする。プレゼンテーションを行った者は、質疑応答のまとめを含む報告書を提出する。報告書の提出をもって1回のプレゼンテーションとする。 授業期間中に2回、メカトロニクスに関連した内容のレポートを課す。教科書だけでなく書籍や関連資料を調べ、複数の資料をもとに要点を文書にまとめて提出する。										
学習内容	学習項目 (時間数)			学習到達目標							
	0. 講義概要・シラバス説明 1. メカトロニクス序論(2) 2. センサ(4) •概論 •課題発表 3. アクチュエータ(4) •概論 •課題発表 4. パワーエレクトロニクス(4) •概論 •課題発表 5. 機構(4) •概論 •課題発表 6. マイクロコンピュータ(4) •概論 •課題発表 7. システム制御理論(4) •概論 •課題発表 8. メカトロニクスの事例(4) •概論 •課題発表			•すでに学習した知識を、メカトロニクスの観点から再構成することができる。 •資料から、自分の必要な情報を抽出し、まとめることができる。 •理解したことを自分のことばで発表できる。 •プレゼンテーションについて、質疑応答やコメントができる。							
評価方法	• 課題レポート/プレゼンテーションとその報告書/質疑応答とコメント作成により、合格基準を満たしているかを判定する。 評価の重みは、課題レポート(2回)を40%, プrezentationとその報告書を40%, プrezentationにおける質疑応答とコメント作成を20%とする。 ※ 筆記試験は行わない。										
学習・教育目標との関係	(B-2)(B-3)(D-2)										
関連科目	メカトロニクスシステム設計(4年) (機械電子工学科本科授業科目)(4年, 5年) → メカトロニクス(AS1) → 実験・実習Ⅱ(AS1)										
教 材	教科書： 土谷・深谷 「メカトロニクス入門 第2版」 森北出版 ISBN 4-627-94422-5 参考書： 土谷・深谷 「メカトロニクス入門」 森北出版 ISBN 4-627-94420-9 則次・五百井・西本・小西・谷口 「ロボット工学」 朝倉書店 ISBN 4-254-23736-7										
備 考	<<コース選択必修科目>> •授業期間中のプレゼンテーション日に2回以上口頭発表すること。どの発表課題を選ぶかは受講生の自由とし、発表順は申し出順とする。3回以上発表した場合、高得点の2回を評価対象とする。 •全体で60時間の自主学習を要す。プレゼンテーションの準備や課題レポートに積極的に取り組み、自主的に学習する姿勢が大切である。 •機械電子工学科4,5年科目の修得を前提に授業を行う。非学習者に対する特別な配慮はしない。										

科 目 名	制御工学特論 II Advanced Control Engineering II			担当教員	由良 諭						
学 年	AS2	学 期	前期	科目番号	17163039	単位数 2					
分 野	専門	授業形式	講義	履修条件	選択						
学習目標	1. 英語で書かれた専門書を、辞書を使いながら読むことができる。 2. 本科で学んだ制御工学の知識を用いて、教科書の内容が理解できる。 3. 演習問題を解くことができる。 4. 口頭による説明が適切にできる。										
進 め 方	1. 学生が与えられた英文を和訳し、内容を発表する。 2. 本授業では、学生が主体となって講義を進める。 3. 資料教材内の演習問題を解く。										
学習内容	学習項目（時間数） 0. 全体ガイダンス(1) 1. Integrator Anti-Windup(2) 2. Steady State Tracking and System Type (12) (1)The Equation of Feedback (2)System Type for Reference Tracking: The Unity Feedback Case (3)System Type for Reference Tracking: The General Case (4)System Type for Reference to Disturbance Inputs (5)Truxal's Formula (6)Digital Implementation of Controllers (7)Problems			学習到達目標 ・辞書を使いながら英文専門書を、和訳することができます。 ・和訳の内容を、要約しながら報告書にまとめるることができます。 ・技術英文の概要を把握できる。 ・本科／専攻科で学んだ制御工学の知識を用いて資料教材内の演習問題が解ける。							
評価方法	・レポートを 100%として評価する。試験は行なわない。 ・無断欠席は 1 回につき 5 点減点する。										
学習・教育目標との関係	(B-2) (B-3) (D-2)										
関連科目	システム制御工学 I, II (4年, 5年) → 機械電子数学 (4年) → 制御工学特論 II (A S 2) 制御工学特論 I (A S 1) →										
教 材	G. F. Franklin, J. D. Powell, A. Emami-Naeini, "Feedback Control of Dynamic Systems", Prentice Hall, および制御工学関連の専門書										
備 考	<<コース選択必修>> 次回の授業までに、前回までの授業ノートの内容を読み返し復習すること。										